

参加無料

【ORISTテクニカルセミナー】

現代の製品の進化を支える 技術に触れてみませんか？ ー光学薄膜とMEMS技術ー

2025年

11.17 (月) 15:00~17:00

大阪産業創造館5F 研修室AB
(大阪市中心区本町1-4-5)

私たちの身近にあり、今もなお進化し続けるスマートフォン、自動車、医療機器。
これらの進化を支える技術を知っていますか？

本セミナーでは、それらの技術のうち2つの技術「光学薄膜の成膜技術」「MEMS技術」にフォーカスし、
基礎から応用事例まで解説します。

他社との差別化や、新製品開発のアイデアを見つけるきっかけになるかもしれません。
この機会に、技術の基礎を改めて学び直し、自社の技術と照らし合わせてみませんか？

概要

■定員

40名 ※満席になり次第、締め切ります。

■申込締切日

2025年11月14日(金)

プログラム

1. 光学薄膜について
2. MEMS技術について

講師

近藤 裕佑 (こんどう ゆうすけ) 氏

地方独立行政法人大阪産業技術研究所
和泉センター 電子・機械システム研究部

山根 秀勝 (やまね ひでまさ) 氏

地方独立行政法人大阪産業技術研究所
和泉センター 電子・機械システム研究部

お申込み

右記QRコードから
お申込みください。



主催：地方独立行政法人大阪産業技術研究所、大阪市、MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）、大阪産業創造館

